Identification des propriétés radiatives et des températures

Application à des protections thermiques pour l'industrie spatiale

F. André, A. Delmas, C. Galizzi, J. Jay, S. Le Foll

INSA Lyon, CETHIL UMR5008, Villeurbanne

Journée SFT

Méthodes de mesures et de caractérisation des matériaux à hautes températures

13 février 2014











Introduction Générale

A. Delmas

1- Contexte scientifique au CEntre de THermIque de Lyon



2 - Méthodes de mesure de températures de surfaces (milieux opaques)

3 – Identification du champ de température interne (milieux semi-transparents)

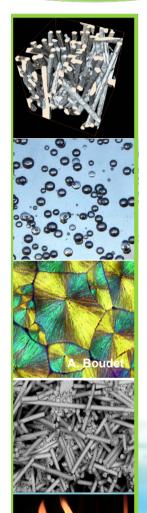






2 – Méthodes de mesure de température de surface

3 – Identification du champ de température interne



A-Impact du transfert radiatif sur le transfert global dans des milieux hétérogènes à haute température

B-Etude du rôle des transferts thermiques sur le comportement des milieux réactifs

Milieux:

solides condensés ou divisés, polyphasiques, réactifs (ou non),...

Domaines d'application :

- Optimisation de matériaux bâtiment, aéronautique, micro-électronique, automobile, plasturgie,...

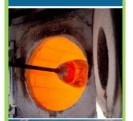
-Optimisation de systèmes ou de procédés brûleurs industriels, injection, moteurs automobiles et aéronautiques, fours verriers,..



Journée SFT - Paris 13 février 2014











2 – Méthodes de mesure de température de surface

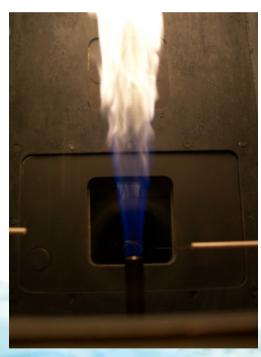
3 – Identification du champ de température interne

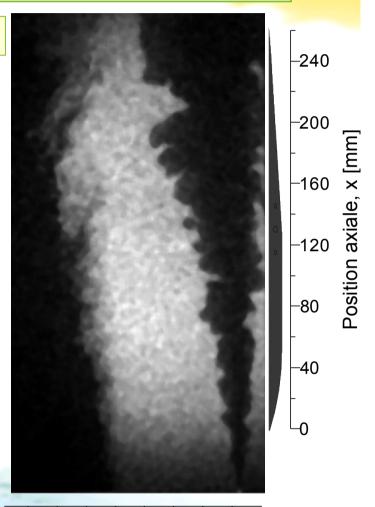
Exemple 1 d'application à haute température

Interaction flamme-paroi

Mesure de hautes températures (paroi et lèvres du bruleur)







Banc d'essai CETHIL : Interaction flamme-paroi

-100 -75 -50 -25 C





2 – Méthodes de mesure de température de surface

3 – Identification du champ de température interne

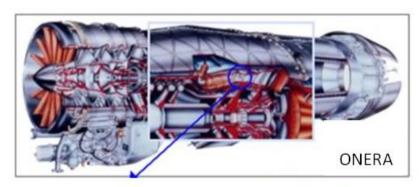
Exemple 2 d'application à haute température

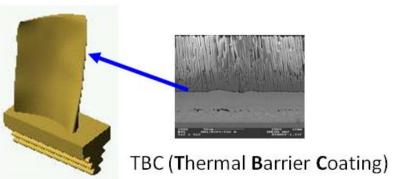
Barrières Thermiques (TBC, TPS)

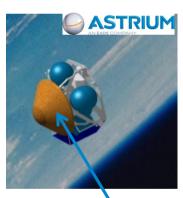
Connaître le profil de T et les propriétés thermophysiques

Protection thermique pour aubages aéronautiques

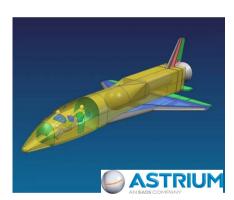
Protection thermique pour la réentrée atmosphérique













TPS (Thermal Protection System)





2 – Méthodes de mesure de température de surface

3 – Identification du champ de température interne

- > Pyrométrie au point de Christiansen (développement et mise en œuvre)
- Mise en œuvre au CETHIL : Depuis 2006
- Chercheurs impliqués : A. Delmas, L. Robin-Carillon, S. Le Foll
- Applications : mesure de T ~ 2000K matériaux céramiques et feutres carbones
- > Pyrométrie multi-spectrale (développement pour milieux s.t.)
- Mise en œuvre au CETHIL : Depuis 2010
- Chercheurs impliqués : <u>A. Delmas</u>, <u>J. Jay</u>, B. Quinton
- Applications : mesure de T ~ 2000K , TBC type Al_2O_3 , ZrO_2

> Phosphorescence

- En phase prospective au CETHIL
- Chercheurs impliqués : C. Galizzi,
- -Applications visées : mesures de températures pariétales

(interaction flamme-paroi)





2 – Méthodes de mesure de température de surface

3 – Identification du champ de température interne

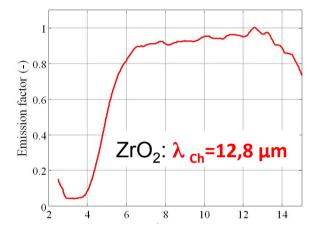
Pyrométrie au point de Christiansen Agnès Delmas, Sébastien Le Foll, CETHIL

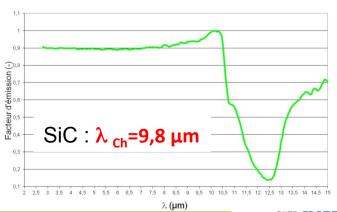
"L'objet dont on tente de mesurer la température est porteur de la référence absolue (corps noir)"

$$F_{\lambda} = \frac{I_{\lambda}(T)}{I_{\lambda}^{CN}(T)}$$

Principe de la méthode

Tout matériau diélectrique hétéropolaire présente une fréquence particulière pour laquelle son comportement vis à vis d'un rayonnement extérieur peut être assimilable à celui d'un corps noir : c'est la fréquence Christiansen









2 – Méthodes de mesure de température de surface

3 – Identification du champ <u>de température interne</u>

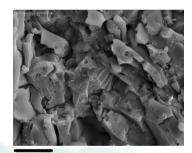
Pyrométrie au point de Christiansen

Agnès Delmas, Sébastien Le Foll, CETHIL

Matériau

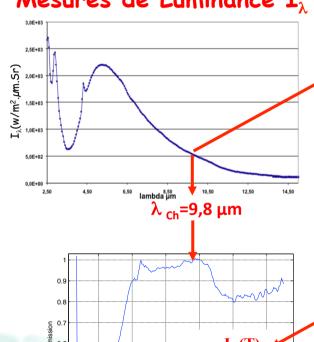
 Al_2O_3 projetée plasma

$$\lambda_{ch}$$
=9,8 μ m



10 µm

Mesures de Luminance I_{λ}



$$F_{\lambda} = \frac{I_{\lambda}(T)}{I^{CN}_{\lambda}(T)}$$
0.3
0.2
4 6 8 10 12 14
Longueur d'onde (um)

$I_{\lambda_{Ch}} = I_{\lambda_{Ch}}^{0}(T) = \frac{C_1}{\lambda_{Ch}^{5}}$

Détermination de T(K)

$$T = \frac{C_2}{\lambda_{Ch} \left[ln \left(\frac{C_1}{\lambda_{Ch}^5 I_{\lambda Ch}} + 1 \right) \right]}$$

	Mesures spectro	Mesures caméra		
T	Face arrière	Bande II	Bande III	
N=25 K Al ₂ O ₃	980 K	978 K	985 K	
	1128 K	1116 K	1125 K	
		4 um	9 um	

Milandri, Asllanaj, Jeandel, Roche, JQSRT, 2002 Robin, Delmas, Lanternier, QUIRT 2007 (CETHIL); Rousseau, Brun, De Sousa Meneses, Echequt, IJTS 2005 (CEMHTI) Delmas, Robin-Carillon, Oelhoffen, Lanternier, IJTS 2010 (CETHIL)

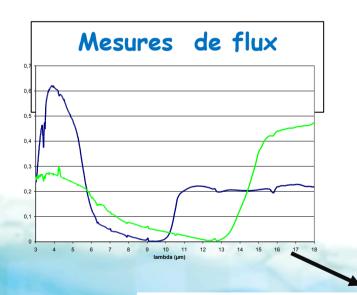
1– Contexte Scientifique 2 – Méthodes de mesure de température de surface de température interne

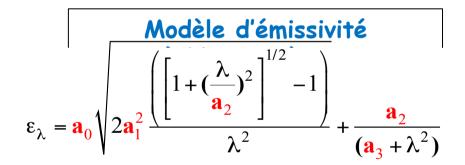
3 – Identification du champ

Pyrométrie multispectrale Agnès Delmas, Jacques Jay

Principe général de la méthode

Identifier en même temps « la température T » et l'émissivité grâce à des mesures simultanées de flux dans plusieurs bandes spectrales $\Delta\lambda_1$, $\Delta\lambda_2$, $\Delta\lambda_3$, etc..







Identification des N paramètres a; et de T





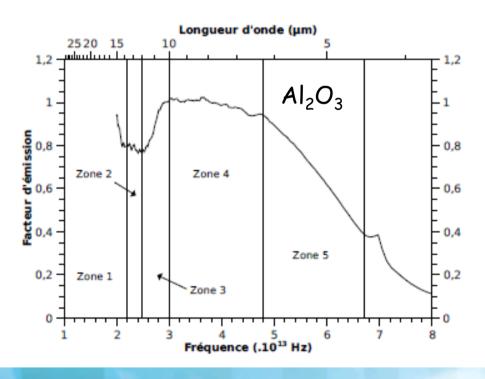


2 – Méthodes de mesure de température de surface

3 – Identification du champ de température interne

Pyrométrie multispectrale Agnès Delmas, Jacques Jay

Est il possible d'appliquer la méthode à des milieux semi-transparents?



D'après B. Quinton 2010

es du spectre ilisées pour dentification	Paramètres identifiés	Température déterminée	X_{zone4}^2	Y_{zone4}^2
1-2-3-4-5	$\epsilon_{\infty} \Delta \epsilon \nu_{TO} a_{\gamma 1} \nu_{\gamma 1}$ $x_{\gamma 1} a_{\gamma 2} \nu_{\gamma 2} x_{\gamma 2}$	1173	1330	2.10^{-3}
4-5	$\epsilon_{\infty}^- \Delta \epsilon \nu_{TO}$ $a_{\gamma 2} \nu_{\gamma 2} x_{\gamma 2}$	1171	1388	$2,4.10^{-3}$
1-2-3-4	$\epsilon_{\infty}^{-} \Delta \epsilon \nu_{TO}$ $a_{\gamma 1} \nu_{\gamma 1} x_{\gamma 1}$	1179	9720	$9,4.10^{-3}$
4	$\tilde{\epsilon_{\infty}} \Delta \epsilon \nu_{TO}$	1171	3731	$2,8.10^{-3}$

NB: T_{christiansen} = 1776 K





2 – Méthodes de mesure de température de surface

3 – Identification du champ de température interne

Principe e la méthode :

Ov-Light Desector
Lens Filter

Phosphorescence

Cédric Galizzi cedric.galizzi@insa-lyon.fr

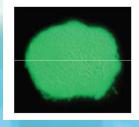


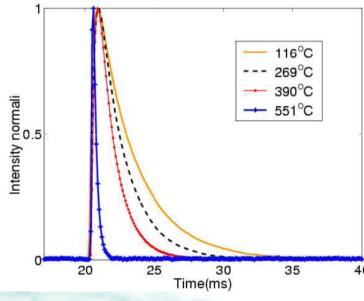
SrAl²O⁴: Fu²⁺



VIS

UV





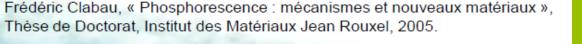
Avantages:

- pas d'influence de la pression environnante sur le temps de décroissance du signal
- gamme de T: 20°C à 1800°C

Inconvénients:

- calibrage
- modification de ϵ paroi
- vieillissement revêtement?







2 – Méthodes de mesure de température de surface

3 – Identification du champ de température interne

TPS du futur = matériau ablatif à très faible densité (feutre carbone)





Nécessité de connaître les propriétés radiatives et le champ de température interne de ce milieu semi-transparent





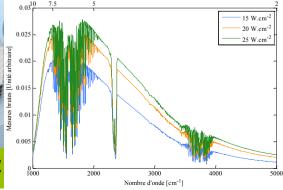
Méthode basée sur la mesure spectrométrique du flux radiatif émis à haute température (T>1500K)











Identification des propriétés radiatives et des Températures

S. Le Foll

Développement d'une méthode optique de caractérisation utilisant l'émission haute température de milieu de faible densité

Identification des coefficients d'extinction et de diffusion d'un milieu homogène et de son facteur d'émission

Identification du champ de température interne











Système de chauffage laser

Chauffage symétrique

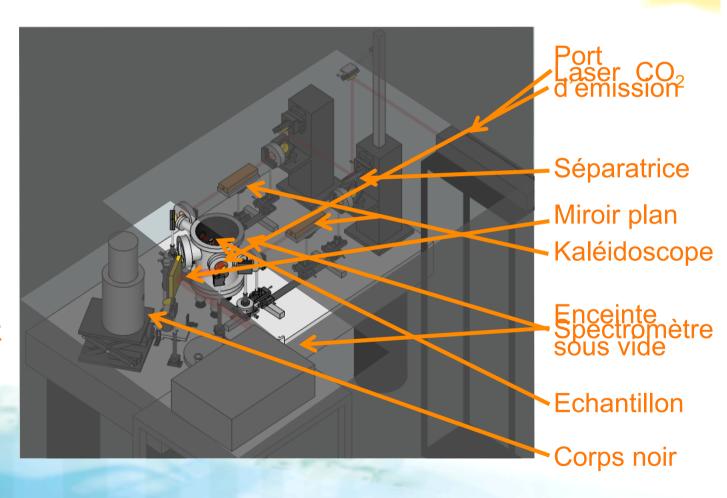
Chauffage homogène

Protégé de l'oxydation

Mesure d'émission Spectromètre FTIR

Mesure directionnelle

Sur échantillon ou corps noir

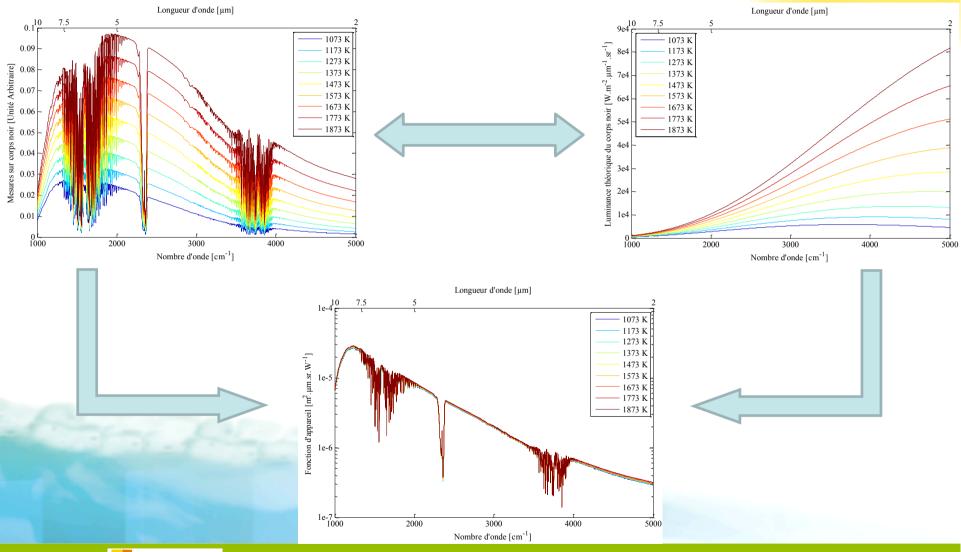






1-Banc spectrométrique

2 – Méthode <u>d'identification</u> 3 – Conclusion



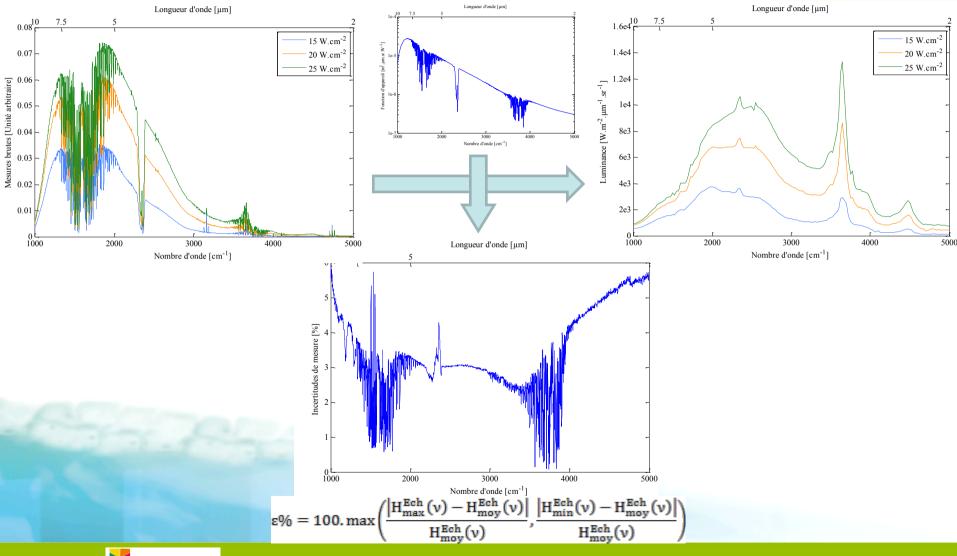




1-Banc spectrométrique

2 – Méthode <u>d'identification</u>

3 – Conclusion



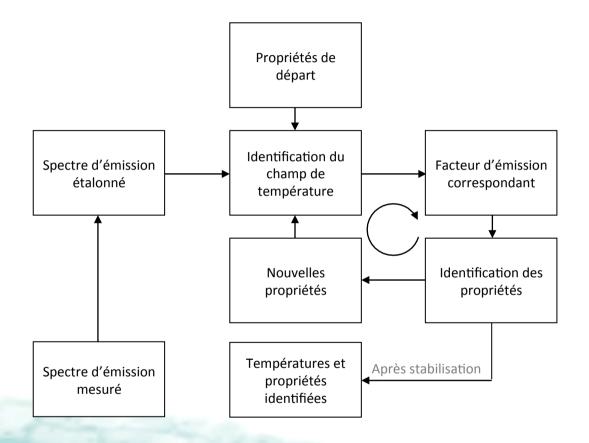




1 – Bancspectrométrique

2-Méthode d'identification

3 – Conclusion







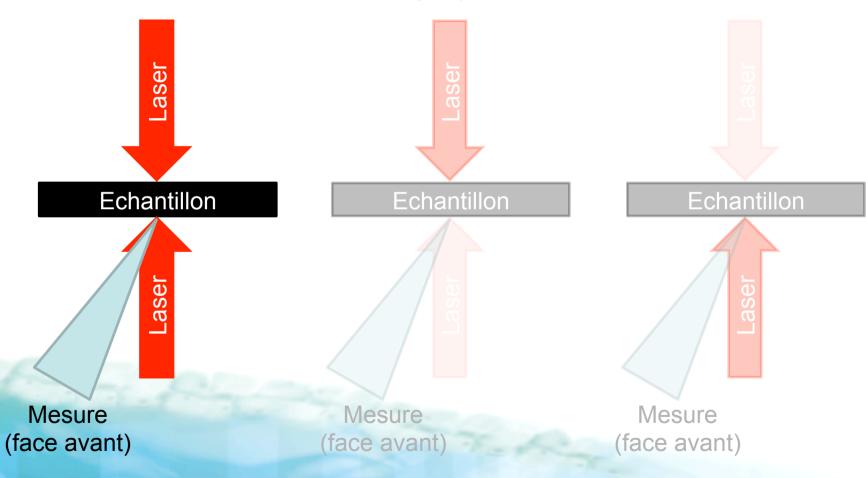
To france

1 – Bancspectrométrique

2-Méthode d'identification

3 – Conclusion

Chauffage symétrique



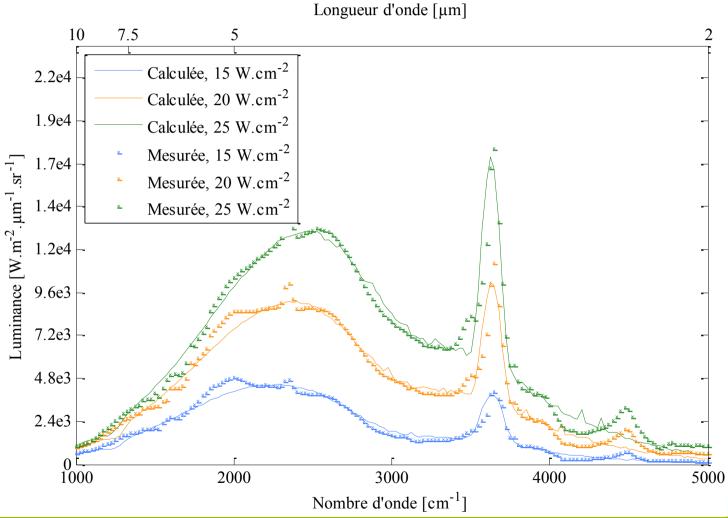




19

2-Méthode d'identification

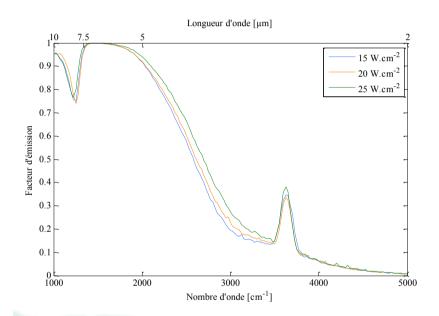
3 – Conclusion



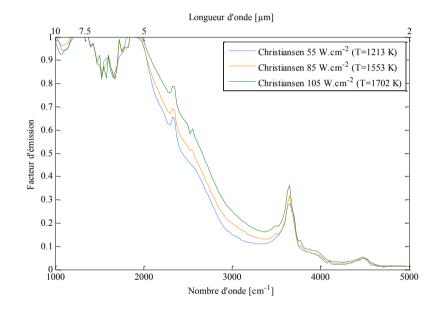




Méthode Actuelle



15 W.cm⁻²: Ti = 1152 K 20 W.cm⁻²: Ti = 1477 K 25 W.cm⁻²: Ti = 1677 K Pyrométrie de Christiansen



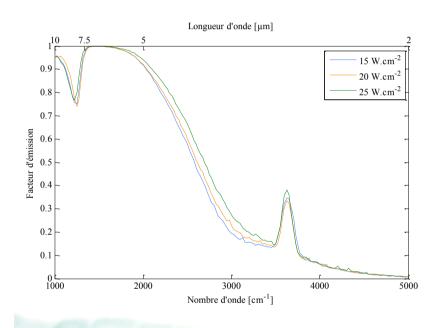
Ecart : 5.0 % 4.9 % 1.5 %

15 W.cm⁻²: Tc = 1213 K 20 W.cm⁻²: Tc = 1553 K 25 W.cm⁻²: Tc = 1702 K

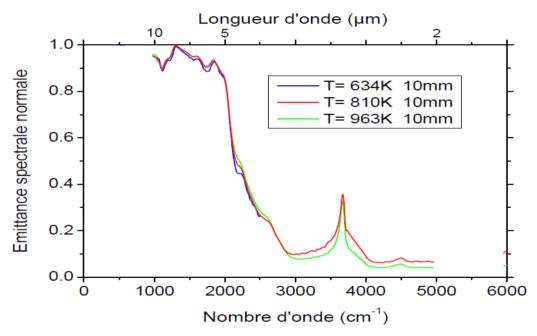




Méthode Actuelle



Données constructeur



15 W.cm⁻² : Ti = 1152 K 20 W.cm⁻² : Ti = 1477 K

25 W.cm⁻²: Ti = 1677 K

DATA Source: STIL - 12 / 07 / 2011

(Référence STIL/MES/1107232)





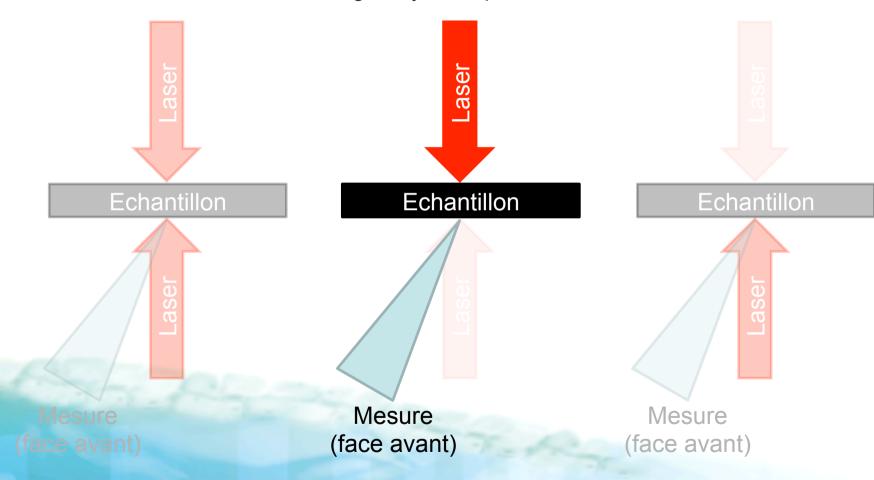




2-Méthode d'identification

3 – Conclusion

Chauffage asymétrique face arrière

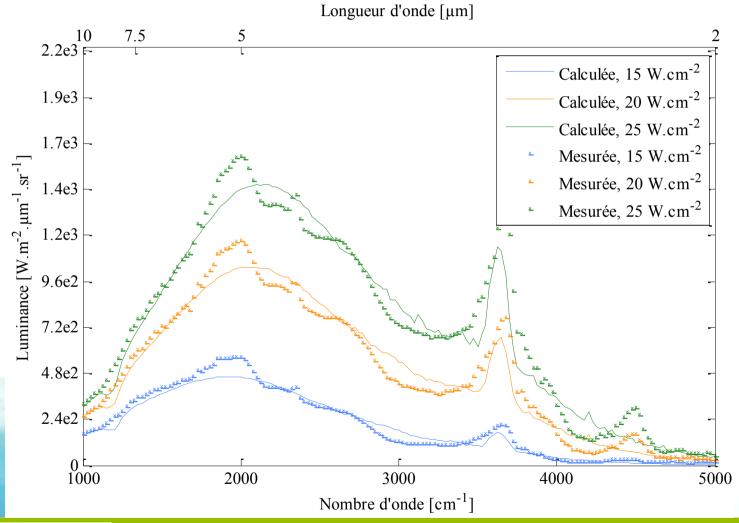






2-Méthode d'identification

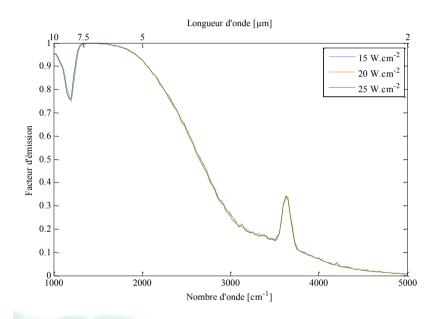
3 – Conclusion





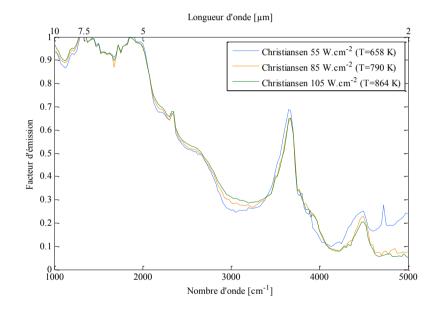


Méthode Actuelle



15 W.cm⁻²: Tsi = 634 K 20 W.cm⁻²: Tsi = 764 K 25 W.cm⁻²: Tsi = 842 K

Pyrométrie de Christiansen



Ecart: 3.6 % 3.3 % 2.8 %

15 W.cm⁻² : Tc = 658 K 20 W.cm⁻² : Tc = 790 K

 25 W.cm^{-2} : Tc = 864 K





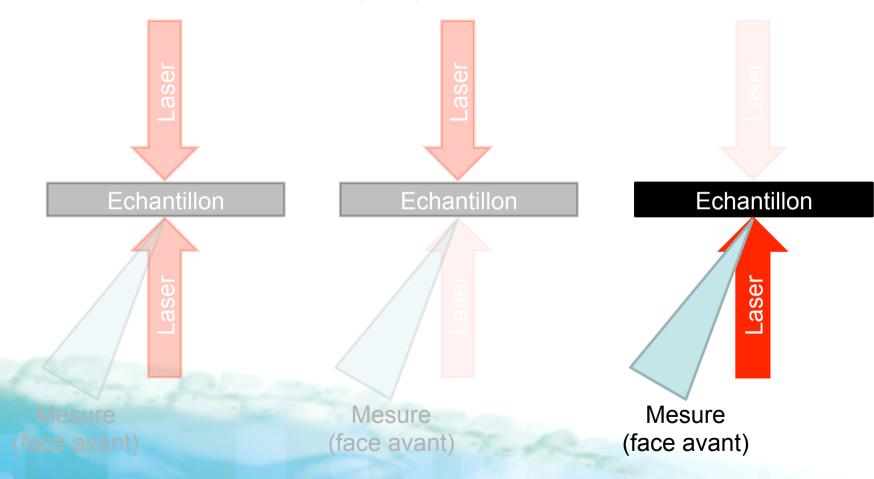


1 – Bancspectrométrique

2-Méthode d'identification

3 – Conclusion

Chauffage asymétrique face avant

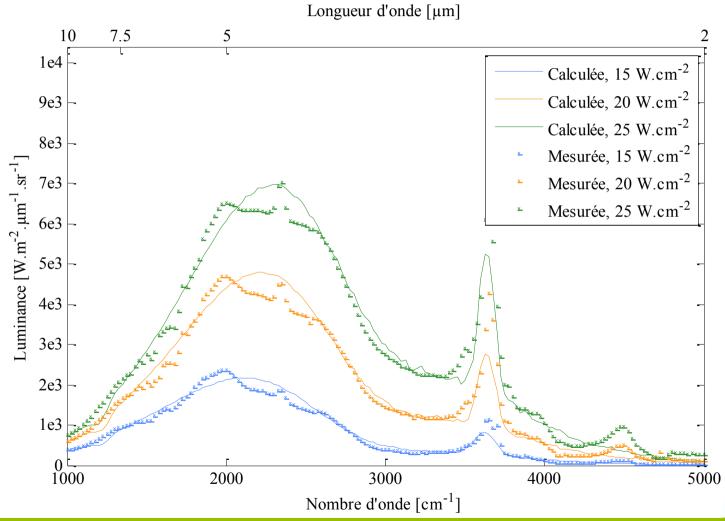






2-Méthode d'identification

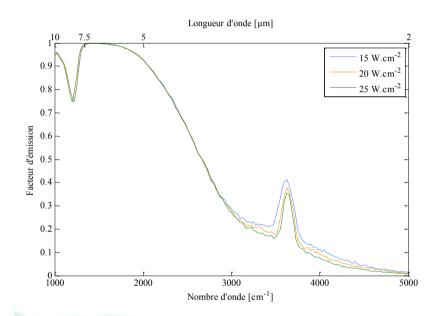
3 – Conclusion





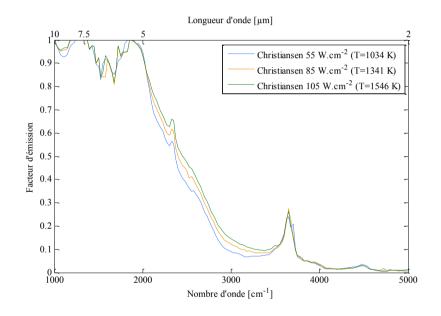


Méthode Actuelle



15 W.cm⁻²: Tsi = 1015 K 20 W.cm⁻²: Tsi = 1326 K 25 W.cm⁻²: Tsi = 1512 K

Pyrométrie de Christiansen



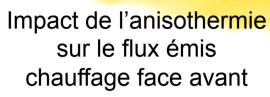
Ecart :
1.8 % 15 W.c
1.1 % 20 W.c
2.2 % 25 W.c

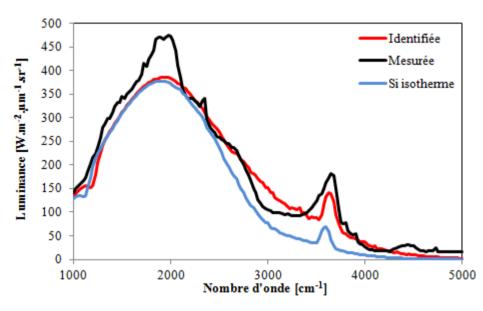
15 W.cm⁻²: Tc = 1034 K 20 W.cm⁻²: Tc = 1341 K 25 W.cm⁻²: Tc = 1546 K

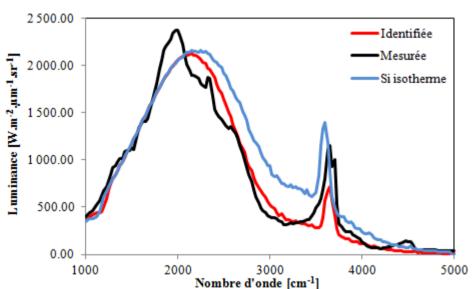


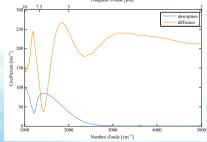


Impact de l'anisothermie sur le flux émis chauffage face arrière













1 - Bancspectrométrique

2-Méthode d'identification

3 – Conclusion

Champ de température identifié
chauffage face arrière

Coté mesure

742 K	655 K	635 K	634 K	Températu Christians
812 K	771 K	765 K	764 K	658 K
K 902 K	851 K	842 K	842 K	790 K
531 K	529 K	529 K	529 K	864 K
889 K	879 K	865 K	756 K	004 IX
K 1161 K	1161 K	1156 K	706 K	
	K 812 K K 902 K K 531 K K 889 K	 K 812 K 771 K K 902 K 851 K K 531 K 529 K K 889 K 879 K 	K 812 K 771 K 765 K K 902 K 851 K 842 K K 531 K 529 K 529 K K 889 K 879 K 865 K	K 812 K 771 K 765 K 764 K K 902 K 851 K 842 K 842 K K 531 K 529 K 529 K 529 K K 889 K 879 K 865 K 756 K

tures sen:

Coté mesure

Champ de température identifié chauffage face avant





Développement d'une méthode optique de caractérisation utilisant l'émission haute température de milieu de faible densité

Caractérisation des propriétés radiatives à haute température (Coefficients d'extinction et de diffusion d'un milieu homogène et facteur d'émission)

Très bon accord avec la pyrométrie de Christiansen pour les températures de surface, et les propriétés optiques et radiatives (fréquence de Christiansen notamment)

Permet la caractérisation de milieux anisothermes

L'identification du champ de température interne pour les matériaux de faible épaisseur optique est réalisable mais nécessite encore quelques développements



